# レーザー誘起ブレイクダウン分光による磁器がいし付着塩分計測

藤井 隆<sup>1,2</sup>, 元木 浩平<sup>2</sup>, 屋地 康平<sup>1</sup>, 江藤 修三<sup>1</sup>, 堀田 栄喜<sup>2</sup>, 末包 哲也<sup>2</sup> 「電力中央研究所(〒240-0196 神奈川県横須賀市長坂 2-6-1) <sup>2</sup>東京工業大学(〒226-8502 神奈川県横浜市緑区長津田町 4259)

## Measurement of Salt Deposition on Porcelain Insulator by Laser-Induced Breakdown Spectroscopy

Takashi FUJII<sup>1,2</sup>, Kouhei MOTOKI<sup>2</sup>, Kohei YAJI<sup>1</sup>, Shuzo ETO<sup>1</sup>, Eiki HOTTA<sup>2</sup>, and Tetsuya SUEKANE<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Central Research Institute of Electric Power Industry, 2-6-1 Nagasaka, Yokosuka, Kanagawa 240-0196

<sup>2</sup>Tokyo Institute of Technology, 4259 Nagatsuta-cho, Midori-ku, Yokohama, Kanagawa 226-8502

We evaluated the performance of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for the application to the measurement of Salt Deposit Density (SDD) of porcelain insulators. A porcelain insulator sample with a glaze deposited with sodium chloride was used as a target. The second-harmonic Nd: YAG laser pulses with energy of 15 mJ were focused on the sample to produce plasma by a lens with a focal length of 250 mm. The emission intensities of Na (819.48 nm) originating from salt were monotonically increased with SDD from 0.008 to 0.515 mg/cm<sup>2</sup>. These results show that LIBS is an attractive tool for the on-site measurement of SDD of porcelain insulators. We also demonstrated the remote measurement of SDD of the sample with a distance of 10 m from the LIBS system.

Key Words: Laser-induced breakdown spectroscopy, Insulator, Salt, Remote measurement

### 1. はじめに

がいしの汚損は絶縁性能や長期信頼性に影響 を及ぼす恐れがあるため、汚損物の化学組成の同 定や定量測定は、汚損状況の正確な評価のために 重要である.現在、がいしの汚損状況の評価は、 筆あらい法等を用いたパイロットがいしの汚損 採取により、等価の電気伝導度を有する NaCl の 密度に換算した等価塩分付着密度として評価さ れている.これを、レーザー誘起ブレイクダウン 分光(LIBS)を用いた手法に置き換えることがで きれば、がいし付着物質の多成分、オンサイト、 迅速、かつ遠隔計測が可能になり、運用中のがい しに対する汚損状況の正確な評価が期待される.

LIBS によるがいし汚損計測に関しては、これ まで、ハンドホールド型のがいし表面塩分密度計 測装置の開発<sup>1)や、10 m</sup>の離隔距離において人工 汚損がいしの SDD を 0.1 mg/cm<sup>2</sup>まで計測した例 <sup>2)</sup>が報告されているが、超重汚損地域(SDD > 0.12 mg/cm<sup>2</sup>)<sup>3)</sup>以上の汚損区分において適用すること ができれば、実用上有効である.

今回, 広い濃度範囲での SDD の遠隔計測に向 け, 磁器がいしを模擬したサンプルを用いて, LIBS により, 付着塩分の主成分である Na の発光 特性を測定したので報告する<sup>4)</sup>.

## 2. 近距離での計測

#### 2.1 サンプルの作成

測定には、磁器がいしを模擬した直径 68 mmの 円盤状の磁器(以下、磁器がいしサンプルと呼ぶ) を用いた.汚損物の付着は、磁器がいしの人工汚 損試験<sup>5)</sup>において用いられる手法の一つであるど ぶ漬け法<sup>5,6)</sup>により行った.可溶性物質として並 塩を、不溶性物質としてとの粉を用いた汚損液に サンプルを浸漬させ、引き上げた後乾燥させた. 並塩の量を調整することにより、汚損度が異なる 5 種類のサンプルを作成した.各汚損度のサンプ ルの塩分付着密度(Salt Deposit Density: SDD)の 平均値は、それぞれ 0.008、0.026、0.054、0.248、 0.515 mg/cm<sup>2</sup>であった.!

#### 2.2 実験系

!

磁器がいしサンプルの LIBS 計測における実験 配置を Fig. 1 に示す. エネルギー15 mJ, パルス繰 り返し 10Hz の Nd:YAG レーザー(Spectra Physics, GCR-250)の第2高調波を, 焦点距離250 mmの レンズを用いて磁器がいしサンプルに集光し, プ ラズマを生成した. サンプルは回転ホルダーに設 置し,回転させながらレーザー光を照射した. プ ラズマからの発光はバンドルファイバーを通し, 焦点距離500 mmの分光器(Acton, SP2500)で分 光し, ICCD カメラ (Roper, PI-MAX1K-UniGen) で受光した. ICCD カメラのゲート幅, ゲート遅 延時間はそれぞれ, 20 ns, 2 µs とした. 50 パル スのレーザー光によるプラズマ発光を積算し,1 つの発光スペクトルとして発光強度を算出した.



Fig. 1. Experimental setup

#### 2.3 実験結果

作成した 5 種類の汚損度のサンプルに対し, Na (819.48 nm)の発光スペクトルを計測した.取得した各発光スペクトルに対して,スペクトルの裾と考えられる波長を結ぶ直線をベースラインとし,ベースラインから発光ピークまでの強度を発光強度とした.各汚損度において,3つのサンプルに対して Na (819.48 nm)の発光強度の計測を行い,平均と標準偏差を求めた.Fig.2 に発光強度のSDD 依存性を示す.SDD は,2.1 節で各汚損度サンプルに対して求めた平均値を用いた.



Fig. 2. Dependence of Na (819.48 nm) emission intensity on SDD.

SDD が 0.008~0.515 mg/cm<sup>2</sup>において,発光強 度は SDD に対して単調増加した.各測定点にお ける変動係数(標準偏差/算術平均)の平均は 0.23 であり,この値は,2.1節で求めた SDD の変 動係数の平均値(0.30)よりも小さい,従って, 今回の計測におけるエラーバーの大きさは,主に サンプル毎の SDD のばらつきによるものと考え られる.これにより,国内の変電所において適用 されている一般汚損地域 (SDD < 0.01 mg/cm<sup>2</sup>)か ら特殊地域 (SDD > 0.35 mg/cm<sup>2</sup>) <sup>3)</sup>までの広い濃 度範囲において,SDD の計測の可能性が示された.

#### 3. 遠隔計測

離隔距離 10 mにおいて、磁器がいしサンプル 付着塩分の遠隔計測を行った<sup>7)</sup>.レーザー装置、 バンドルファイバー、分光器、ICCD カメラは近 距離での計測と同じものを用いた.エネルギー 100 mJのレーザー光を、10 m離れた位置に設置 した磁器がいしサンプルに集光した.プラズマからの発光は、レーザー光集光光学系の近傍に設置 した、直径 152 mmのニュートン型望遠鏡を用い てバンドルファイバー端面に集光し、分光器と ICCD カメラを用いて受光した.ICCD カメラのゲ ート遅延時間は、近距離での計測と同様 2 µs とし たが、受光量を大きくするためゲート幅は 3 µs とした.SDD が 0.008~0.248 mg/cm<sup>2</sup>において、 Na (819.48 nm)の発光強度は単調増加を示した.

#### 4. まとめ

エネルギー15 mJのレーザー光を磁器がいしサ ンプルに集光し,塩分に由来する Na の発光強度 の SDD 依存性を測定した. Na (819.48 nm)の発光 強度は,SDD が 0.008 mg/cm<sup>2</sup>から 0.515 mg/cm<sup>2</sup> まで単調に増加した.これより,Na (819.48 nm) の発光線を用いることにより,国内の変電所にお いて指定されている全汚損区分における SDD の 計測の可能性を示した.また,離隔距離 10 mに おいて,磁器がいしサンプル付着塩分の遠隔計測 に成功した.

#### 謝 辞

本研究の遂行にあたりご協力頂きました,防衛 装備庁の杉山精博博士に,深く感謝いたします.

#### 参考文献

 Laser Cross, No. 313 (2014, Apr.).
藤吉 晋一郎,本田 親久,村岡 克己,前田 三 男:レーザー研究 20 (1992) 29.
電気協同研究,第 69巻,第 3 号 (2013).
藤井 隆,元木 浩平,屋地 康平,江藤 修三: 電力中央研究所報告 H15016 (2016).
JEC-0201 交流電圧絶縁試験(1988).
電気学会編,がいし(1983).
元木 浩平,屋地 康平,江藤 修三,堀田 栄喜, 末包 哲也,藤井 隆:平成 28 年 電気学会 電力・

エネルギー部門大会 (2016) (発表予定).